Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Nederhof 3
5258 CB
Berlicum
Nederland

Locatie	Afkorting
Nederhof 3 5258 CB Berlicum Nederland	BE

HCS code	Meetgrootheid, Meetgebied	Frequentie	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
LF 0 0	DC/LF grootheden				
LF 1 0	Gelijkspanning				
LF 1 1	Gelijkspanning				BE
	0 µV – 10 mV		0,6 µV	Meten en genereren	
	10 mV – 200 mV		0,6 µV –·$6{,}4\cdot10^{-6}$ *U*		
	200 mV – 2 V		$(6{,}3\cdot10^{-6} – 3{,}6\cdot10^{-6})\cdot U$		
	2 V – 20 V		$(5{,}6\cdot10^{-6} – 3{,}6\cdot10^{-6})\cdot U$		
	20 V – 200 V		$(7{,}1\cdot10^{-6} – 5{,}1\cdot10^{-6})\cdot U$		
	200 V – 1050 V		$(7{,}9\cdot10^{-6} – 6{,}0\cdot10^{-6})\cdot U$		
	1050 V – 1100 V		$(3{,}0\cdot10^{-3} – 2{,}9\cdot10^{-3})\cdot U$	Alleen meten	

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

[1] Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangetoonde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U,* wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Meetgebied	Frequentie	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
LF 1 3	Gelijkhoogspanning				BE
	1100 V – 10 kV		$(9{,}4\cdot10^{-3} – 4{,}1\cdot10^{-3})\cdot U$	Alleen meten	
	10 kV – 40 kV		$(7{,}3\cdot10^{-3} – 6{,}5\cdot10^{-3})\cdot U$		
LF 2 0	Gelijkstroom				
LF 2 1	Gelijkstroom				BE
	1 nA – 200 µA		$0{,}5\ \text{nA} – 1{,}3\cdot10^{-5}\cdot I$	Meten en genereren	
	200 µA – 2 mA		$(3{,}2\cdot10^{-5} – 1{,}3\cdot10^{-5})\cdot I$		
	2 mA – 20 mA		$(3{,}3\cdot10^{-5} – 1{,}4\cdot10^{-5})\cdot I$		
	20 mA – 200 mA		$(8{,}6\cdot10^{-5} – 4{,}5\cdot10^{-5})\cdot I$		
	200 mA – 2 A		$(2{,}9\cdot10^{-4} – 2{,}1\cdot10^{-4})\cdot I$		
	2 A – 20 A		$(6{,}8\cdot10^{-4} – 4{,}7\cdot10^{-4})\cdot I$		
	20 A – 30 A		$(4{,}4\cdot10^{-3} – 4{,}1\cdot10^{-3})\cdot I$	Alleen meten	
LF 3 0	Wisselspanning				
LF 3 1	Wisselspanning				BE
	10 mV – 200 mV	10 Hz – 40 Hz	$(6{,}0\cdot10^{-4} – 1{,}7\cdot10^{-4})\cdot U$	Meten en genereren	
		40 Hz – 100 Hz	$(5{,}8\cdot10^{-4} – 1{,}5\cdot10^{-4})\cdot U$		
		100 Hz – 2 kHz	$(4{,}1\cdot10^{-4} – 2{,}5\cdot10^{-4})\cdot U$		
		2 kHz – 10 kHz	$(5{,}8\cdot10^{-4} – 1{,}5\cdot10^{-4})\cdot U$		
		10 kHz – 30 kHz	$(1{,}3\cdot10^{-3} – 4{,}0\cdot10^{-4})\cdot U$		
		30 kHz – 100 kHz	$(3{,}1\cdot10^{-3} – 9{,}3\cdot10^{-4})\cdot U$		
	200 mV – 20 V	10 Hz – 40 Hz	$(2{,}3\cdot10^{-4} – 1{,}3\cdot10^{-4})\cdot U$	Meten en genereren	
		40 Hz – 100 Hz	$(2{,}1\cdot10^{-4} – 1{,}1\cdot10^{-4})\cdot U$		
		100 Hz – 2 kHz	$(1{,}9\cdot10^{-4} – 8{,}3\cdot10^{-5})\cdot U$		
		2 kHz – 10 kHz	$(2{,}1\cdot10^{-4} – 1{,}1\cdot10^{-4})\cdot U$		
		10 kHz – 30 kHz	$(4{,}6\cdot10^{-4} – 2{,}6\cdot10^{-4})\cdot U$		
		30 kHz – 100 kHz	$(1{,}7\cdot10^{-3} – 7{,}0\cdot10^{-4})\cdot U$		
		100 kHz – 300 kHz	$(1{,}5\cdot10^{-2} – 4{,}6\cdot10^{-3})\cdot U$		

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Meetgebied	Frequentie	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
		300 kHz – 1 MHz	$(1{,}3\cdot10^{-1} – 2{,}3\cdot10^{-2})\cdot U$	Van 3,3 V / 500 kHz alleen meten	
	20 V – 200 V	10 Hz – 40 Hz	$(2{,}4\cdot10^{-4} – 1{,}4\cdot10^{-4})\cdot U$	Meten en genereren	
		40 Hz – 100 Hz	$(2{,}1\cdot10^{-4} – 1{,}1\cdot10^{-4})\cdot U$		
		100 Hz – 2 kHz	$(1{,}9\cdot10^{-4} – 8{,}6\cdot10^{-5})\cdot U$		
		2 kHz – 10 kHz	$(2{,}1\cdot10^{-4} – 1{,}1\cdot10^{-4})\cdot U$		
		10 kHz – 30 kHz	$(4{,}6\cdot10^{-4} – 2{,}6\cdot10^{-4})\cdot U$		
		30 kHz – 100 kHz	$(1{,}7\cdot10^{-3} – 7{,}0\cdot10^{-4})\cdot U$	Van 33 V / 100 kHz alleen meten	
LF 3 1	20 V – 200 V	100 kHz – 300 kHz	$(1{,}5\cdot10^{-2} – 4{,}6\cdot10^{-3})\cdot U$	Alleen meten	BE
	200 V – 1050 V	40 Hz – 10 kHz	$(1{,}8\cdot10^{-4} – 3{,}8\cdot10^{-4})\cdot U$	Van 330 V / 10 kHz alleen meten	
		10 kHz – 30 kHz	$(3{,}7\cdot10^{-4} – 1{,}8\cdot10^{-3})\cdot U$	Alleen meten	
	1050 V – 1100 V	50 Hz – 60 Hz	$(3{,}0\cdot10^{-3} – 2{,}9\cdot10^{-3})\cdot U$		
LF 3 3	Wisselhoogspanning				BE
	1100 V – 7 kV	50 Hz – 60 Hz	$(1{,}2\cdot10^{-2} – 7{,}3\cdot10^{-3})\cdot U$	Alleen meten	
	7 kV – 28 kV	50 Hz – 60 Hz	$(8{,}4\cdot10^{-3} – 7{,}4\cdot10^{-3})\cdot U$		
LF 4 0	Wisselstroom				
LF 4 1	Wisselstroom				BE
	10 µA - 200 µA	10 Hz – 5 kHz	$(2{,}6\cdot10^{-3} – 4{,}3\cdot10^{-4})\cdot I$	Meten en genereren	
	200 µA – 200 mA	10 Hz – 10 kHz	$(1{,}5\cdot10^{-3} – 4{,}2\cdot10^{-4})\cdot I$		
		10 kHz – 30 kHz	$(1{,}9\cdot10^{-3} – 8{,}2\cdot10^{-4})\cdot I$		
	200 mA – 2 A	10 Hz – 2 kHz	$(1{,}9\cdot10^{-3} – 8{,}1\cdot10^{-4})\cdot I$		
		2 kHz – 10 kHz	$(2{,}0\cdot10^{-3} – 9{,}3\cdot10^{-4})\cdot I$		
		10 kHz – 30 kHz	$(4{,}6\cdot10^{-3} – 3{,}6\cdot10^{-3})\cdot I$		
	2 A – 20 A	10 Hz – 2 kHz	$(2{,}2\cdot10^{-3} – 1{,}1\cdot10^{-3})\cdot I$		
		2 kHz – 10 kHz	$(4{,}1\cdot10^{-3} – 3{,}0\cdot10^{-3})\cdot I$		
	20 A – 30 A	20 Hz – 400 Hz	$(4{,}4\cdot10^{-3} – 4{,}1\cdot10^{-3})\cdot I$	Alleen meten	

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Meetgebied	Frequentie	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
LF 6 0	Impedantie DC/LF				
LF 6 1	Weerstand				
LF 6 2	DC Weerstand				BE
	0 Ω – 2 Ω		10 μΩ –1,5·10^{-5} ·R	Alleen meten	
	4 mΩ – 2 Ω		10 μΩ – 1,5·10^{-5} ·R	Meten en genereren	
	2 Ω – 20 Ω		(1,8·10^{-5} – 9,5·10^{-6})·R		
	20 Ω –200 Ω		(1,2·10^{-5} – 8,7·10^{-6})·R		
	200 Ω – 20 kΩ		(1,1·10^{-5} – 8,7·10^{-6})·R	Meten en genereren	
	20 kΩ – 200 kΩ		(1,2·10^{-5} – 9,3·10^{-6})·R		
	200 kΩ - 2 MΩ		(3,6·10^{-5} – 1,1·10^{-5})·R		
	2 MΩ - 20 MΩ		(3,1·10^{-5} – 1,7·10^{-5})·R	Meten in HI Voltage Measure mode en genereren	
	20 MΩ – 200 MΩ		(8,8·10^{-5} – 4,8·10^{-5})·R		
	200 MΩ – 2 GΩ		(1,2·10^{-3} – 3,5·10^{-4})·R		
	2 GΩ – 20 GΩ		(6,5·10^{-3} – 1,3·10^{-3})·R		
TF 0 0	Tijd en frequentie				
TF 2 0	Relatieve Tijd				
TF 2 1	Frequentie				BE
	0,1 Hz – 160 MHz		5,8·10^{-6}·f – 1,2·10^{-7}·f	Meten INT / EXT REF	
	0,01 Hz – 20 MHz		1,2·10^{-7}·f	Waveform generator < 100 Hz squarewave signals only	
	1 rpm – 200000 rpm	0,017 Hz – 3334 Hz	0,0006 rpm – 0,6 rpm	Tachometer (optisch)	
	1 rpm – 9000 rpm		0,0009 rpm – 0,07 rpm	Tachometer (mechanisch)	
	1 m/min – 1802 m/min		0,002 m/min – 0,7 m/min	Oppervlakte snelheid meter	
	10 rpm – 99 999 rpm	0,17 Hz – 1667 Hz	0,027 rpm – 6 rpm	Stroboscoop	

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Meetgebied	Frequentie	CMC[1]	Opmerkingen	Locatie
TF 2 2	Tijd interval		0,04 s/d	Digitale stopwatch	BE
			1,0 s/d	Mechanische stopwatch	

Opmerkingen:
Bij genereren van wisselspanningen geldt: Spanning·Frequentie < $2{,}2 \cdot 10^7$ V·Hz
Bij meten van wisselspanningen geldt: Spanning·Frequentie < $8 \cdot 10^7$ V·Hz
De temperatuur van de omgeving waarbij de elektrische kalibraties worden uitgevoerd bedraagt nominaal 23 °C.

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[2]	Opmerkingen	Locatie
DM 0 0	Geometrische grootheden				
DM 1 0	Eindmaten				BE
	Eindmaten staal	≤ 100 mm	0,075 µm + 0,85·10^{-6}·/	M.b.v. comparator	
	Eindmaten keramiek	≤ 100 mm	0,075 µm + 0,8·10^{-6}·/		
	Eindmaten hardmetaal	≤ 100 mm	0,075 µm + 2,6·10^{-6}·/		
	Eindmaten staal	≤ 600 mm	0,4 µm + 1,0·10^{-6}·/	M.b.v. ULM	
	Eindmaten keramiek	≤ 600 mm	0,4 µm + 1,4·10^{-6}·/		
	Eindmaten hardmetaal	≤ 600 mm	0,4 µm + 3,8·10^{-6}·/		
	Speerinstelmaten	≤ 500 mm	0,6 µm + 5,0·10^{-6}·/		
		500 mm – 600 mm	3,7 µm		
	Instelfolies	≤ 5 mm	0,5 µm		
	Voelermaten	≤ 10 mm	0,8 µm	DIN 2275	
DM 2 0	Liniaal, verplaatsing				BE
	Linialen en streepmaten	≤ 500 m	√n·0,2 mm	Met n = l/5 (l is lengte v/d streepmaat en n is naar boven afgerond op hele getallen)	
	Meetklokken	≤ 50 mm	0,8 µm	DIN 878, 879, 2270	
		50 mm – 100 mm	2,1 µm		
	Omtrek/diameter meters	≤ 315 mm	0,02 mm	Schaalverdeling diameter (m.b.v. diameter/omtrek standaarden)	
		315 mm – 575 mm	0,03 mm	Schaalverdeling diameter (m.b.v. diameter/omtrek standaarden)	

[2] Calibration and Measurement Capability (CMC): Aangetoonde meetonzekerheid, met dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een gegeven meetpunt of meetgebied. De meetonzekerheid, *U,* wordt berekend overeenkomstig EA-4/02 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration".

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[2]	Opmerkingen	Locatie
		≤ 1810 mm	0,05 mm + $1{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot /$	Schaalverdeling omtrek (m.b.v. diameter/omtrek standaarden)	
DM 3 0	Lengtemeet-instrument				BE
	Schuifmaten	≤ 300 mm	14 µm + $0{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot /$	DIN 862	
		300 – 1500 mm	17 µm + $1{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot /$		
	Hoogteschuifmaten	≤ 1000 mm	15 µm + $1{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot /$	DIN 862	
	Diepteschuifmaten	≤ 1000 mm	15 µm + $1{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot /$	DIN 862	
	Buitenschroefmaten	≤ 100 mm	1,8 µm	DIN 863-1 / DIN 863-3	
		100 mm – 1000 mm	2,5 µm + $5{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
	Speerschroefmaten	≤ 100 mm	1,4 µm	DIN 863-4 met verlengstukken	
		100 mm – 600 mm	1,8 µm + $3{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
	3-puntsgat-schroefmaat	4 mm – 30 mm	2,8 µm	DIN 863-4	
		30 mm – 150 mm	3,2 µm + $5{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
		150 mm – 300 mm	3,6 µm + $0{,}8 \cdot 10^{-5} \cdot /$		
	2-puntsgat-schroefmaat	4 mm – 30 mm	3,2 µm		
		30 mm – 150 mm	3,6 µm + $5{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
		150 mm – 300 mm	3,9 µm + $7{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
	Inbouwschroef-maten en meetklokkentesters	≤ 50 mm	1,2 µm		
	Diepte-schroefmaten	≤ 50 mm	3,0 µm	DIN 863-2	
	Doorvoerlengte-meters	> 15 m	0,02 m + $1{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot /$		

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[2]	Opmerkingen	Locatie
DM 4 0	Diameter				BE
	Gatpenkalibers	< 10 mm	0,6 µm	M.b.v. ULM	
		≤ 50 mm	0,9 µm		
		50 mm – 100 mm	1,4 µm	M.b.v. ULM	
		100 mm – 600 mm	1,0 µm + $5{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
	Instelringen	1 mm – 30 mm	1,3 µm	M.b.v. ULM	
		30 mm – 150 mm	1,2 µm + $4{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
		150 mm – 300 mm	1,3 µm + $5{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
	Gatmeters	≤ 5 mm	1,6 µm	M.b.v. ULM	
	Asbekkalibers	10 mm – 150 mm	1,1 µm + $2{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot /$	M.b.v. ULM	
		10 mm – 300 mm	2,0 µm + $2{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot /$		
DM 5 0	Vorm fout				BE
	Reien	≤ 1000 mm	6 µm (rechtheid) 7 µm (parallelliteit)	M.b.v. opnemer	
		≤ 2000 mm	14 µm (rechtheid en parallelliteit)		
		≤ 2000 mm	0,04 mm	M.b.v. voelermaten	
	Hoekhaken	90°	9,0 µm (haaksheid) 6,5 µm (parallelliteit) 5,0 µm (rechtheid)	Beenlengte ≤ 600 mm	
		90°	11,5 µm (haaksheid) 8,0 µm (parallelliteit) 7,0 µm (rechtheid)	Beenlengte ≤ 1000 mm	
	Rondheid	∅ ≤ 280 mm	0,5 µm		
DM 7 0	Schroefdraad grootheden			Cilindrische schroefdraad met gelijke flankhoeken	BE
	Moerpenkaliber				

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[2]	Opmerkingen	Locatie
	Eenvoudige flankdiameter	(1 – 100) mm	30° (6,0 – 11,0) µm 55° (3,8 – 5,5) µm 60° (3,6 – 5,1) µm 90° (3,0 – 3,9) µm	Afhankelijk van de spoed Methode 1a, volgens TCGM - 04.05	
DM 8 1	Gereedschappen, producten	≤ 100 mm	5 µm	M.b.v. meetmicroscoop	BE
		(100 – 200) mm	6 µm		
		360°	12’’(hoekmeting)		
		≤ 100 mm	3,0 µm (diameter meting)		
		≤ 600 mm	0,6 µm + $1{,}3\cdot10^{-5}\cdot$/	M.b.v. ULM	
		≤ 100 mm	4 µm	M.b.v. hoogtemeter	
		100 mm – 850 mm	4 µm + $5{,}0\cdot10^{-6}$/		
		≤ 100 mm	4 µm	M.b.v. schroefmaat	
		≤ 150 mm	0,04 mm	M.b.v. schuifmaat	
		≤ 1000 mm	0,06 mm + $1{,}8\cdot10^{-5}\cdot$/		
DM 9 0	Hoekmeting				BE
	Waterpassen	≤ 10 mm/m	4,5 µm/m	Libel waterpas	
		≤ 10 mm/m	2,5 µm/m	Elektronisch waterpas	
	Hoekmeters	≤ 360°	0,35’	M.b.v. optische verdeelkop	
			0,0055°		
		≤ 360°	0,8’	M.b.v. hoekeindmaten	
			0,012°		
FQ 0 0	Kracht *F* (trek en druk)	≤ 2000 N	0,001 N + $9\cdot10^{-5}$ *F*	M.b.v. doodgewicht	BE
	Kracht *F* (trek en druk)	≤ 10 kN	0,1 N + $8{,}5\cdot10^{-4}\cdot$*F*	M.b.v. referentie opnemer	
		≤ 50 kN	1,5 N + $7{,}0\cdot10^{-4}\cdot$*F*		

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[2]	Opmerkingen	Locatie
PV 0 0	Druk en vacuum				
PV 1 0	Gasdruk				BE
PV 1 1	Absolute druk	70 kPa – 110 kPa	$6{,}0\cdot10^{-5}\cdot p$ + 0,017 kPa	Door vergelijking met referentie barometer	
		10 kPa – 840 kPa	$6{,}5\cdot10^{-5}\cdot p$ + 0,23 kPa	Lucht / Stikstof	
		840 kPa – 3500 kPa	$1{,}1\cdot10^{-4}\cdot p$ + 0,21 kPa	Lucht / Stikstof	
PV 1 2	Overdruk	0 kPa – 35 kPa	$2{,}3\cdot10^{-4}\cdot p$ + 0,013 kPa	Door vergelijking met digitale drukindicator	
		0 kPa – 840 kPa	$6{,}5\cdot10^{-5}\cdot p$ + 0,1 kPa	Stikstof	
		840 kPa – 3500 kPa	$1{,}1\cdot10^{-4}\cdot p$ + 0,01 kPa	Stikstof	
		0,2 kPa – 20 kPa	1,6 Pa	Stikstof met drukbalans	
		20 kPa – 1 MPa	5 Pa + $8{,}0\cdot10^{-5}\cdot p$	Stikstof met drukbalans	
PV 2 0	Vloeistofdruk				BE
PV 2 2	Overdruk	0,1 MPa – 120 MPa	$2{,}0\cdot10^{-4}\cdot p$ + 58 Pa	Olie met drukbalans	
PV 3 0	Vacuüm grootheden				BE
PV 3 1	Onderdruk	-100 kPa – -3 kPa	7 Pa + $8{,}0\cdot10^{-5}\cdot p$	Stikstof met drukbalans	
		-3 kPa – 0 kPa	0,24 Pa	Stikstof met drukbalans	
TQ 0 0	Moment	≤ 5 Nm	0,001 Nm + $1{,}0\cdot10^{-4}\cdot M$	Moment meetsystemen	BE
		≤ 50 Nm	0,01 Nm + $1{,}3\cdot10^{-4}\cdot M$		
		≤ 2000 Nm	0,1 Nm + $2{,}2\cdot10^{-4}\cdot M$		
		≤1 Nm	0,006 Nm + $1{,}5\cdot10^{-3}\cdot M$	Aanwijzende-sleutel	
			0,006 Nm + $3{,}3\cdot10^{-3}\cdot M$	Klik-sleutel	
		≤ 10 Nm	0,03 Nm + $3{,}1\cdot10^{-3}\cdot M$	Aanwijzende-sleutel	

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[2]	Opmerkingen	Locatie
			0,03 Nm + $5{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Klik-sleutel	
		≤ 100 Nm	0,3 Nm + $1{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Aanwijzende-sleutel	
			0,3 Nm + $4{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Klik-sleutel	
		≤ 400 Nm	2,0 Nm + $0{,}7 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Aanwijzende-sleutel	
			2,0 Nm + $2{,}9 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Klik-sleutel	
		≤ 1100 Nm	2,0 Nm + $1{,}7 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Aanwijzende-sleutel	
			2,0 Nm + $4{,}7 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Klik-sleutel	
		≤ 2000 Nm	4,0 Nm + $1{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Aanwijzende-sleutel	
			4,0 Nm + $4{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot M$	Klik-sleutel	
TE 0 0	Temperatuur				
TE 1 0	Weerstands-thermometers	-100 °C – -40 °C	0,06 °C	Kalibratie in vloeistof / oven	BE
		-40 °C – 231 °C	0,010 °C	Kalibratie in vloeistof	
		231 °C – 650 °C	0,10 °C	Kalibratie in oven	
TE 3 0	Thermokoppels	-100 °C – 231 °C	0,14 °C	Kalibratie in vloeistof / oven	BE
		231 °C – 650 °C	0,7 °C	Kalibratie in oven	
		650 °C – 1000 °C	1,5 °C		
TE 4 0	Zelfaanwijzende thermometers				BE
TE 4 1	Thermometers met uitleeseenheid	-40 °C – 100 °C	0,15 °C	Kalibratie in lucht	
		-100 °C – -40 °C	0,05 °C	Kalibratie in vloeistof / oven	
		-40 °C – 231 °C	0,010 °C	Kalibratie in vloeistof	
		231 °C – 650 °C	0,10 °C	Kalibratie in oven	
		650 °C –1000 °C	1,5 °C		

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **K 152**

van **Caliz B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **06-02-2026** tot **01-02-2029** Vervangt bijlage d.d.: **28-01-2026**

HCS code	Meetgrootheid, Instrument, Maat	Meetbereik	CMC[2]	Opmerkingen	Locatie
TE 4 2	Vloeistof-in-glas thermometers	-40 °C – 220 °C	0,05 °C	Kalibratie in vloeistof	
TE 5 0	Stralings-thermometrie				BE
TE 5 1	Pyrometers, optisch	-15 °C – 500 °C	0,6 °C – 2,2 °C		
TE 9 0	Simulatoren / uitleeseenheden				BE
TE 9 1	T.b.v. weerstand-thermometers				
		-200 °C – 850 °C	0,0030 °C – 0,014 °C	Meten en genereren	
TE 9 2	T.b.v. thermokoppels	Type JKTENS	0,13 °C – 0,48 °C	Interne CJC meten en genereren	
		Type JKTENSRBLU	0,02 °C – 0,51 °C	Externe CJC (0 °C) meten en genereren	
TE 13 0	Andere afgesloten temperatuur-bronnen				BE
TE 13 2	Thermostaatbaden en ovens	-100 °C – 650 °C	0,1 °C		
RH 0 0	Vochtigheid				
RH 1 0	Hygrometers	10 % rh – 95 %rh	1 %rh	10 °C < T < 50 °C	BE
RH 1 1	Dauwpuntsmeter / rijppunt	-20 °C – 50 °C	0,15 °C		